



マイクロナノ学際研究センター

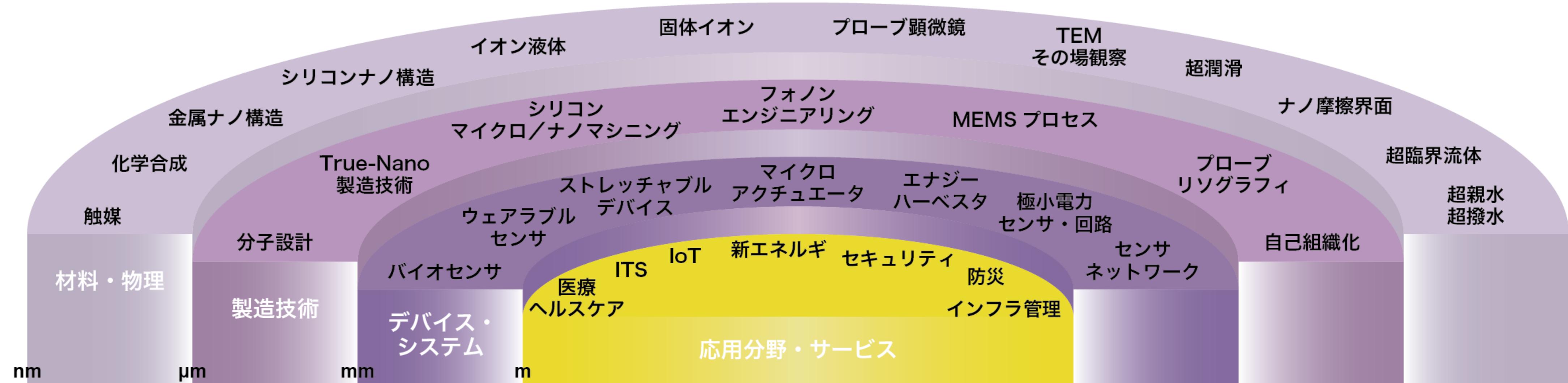
Centre for Interdisciplinary Research on Micro-Nano Methods (CIRMM)

精密工学専攻
機械工学専攻
電気系工学専攻
先端学際工学専攻
マテリアル工学専攻



<http://www.cirmm.iis.u-tokyo.ac.jp/>

True Nano = ナノに立脚する物理や化学 + メソスコピック寸法効果の活用



True Nano 物理

原子・分子レベルの物理・化学に立脚したデバイス原理の探求

ナノ製造技術

ボトムアップ/トップダウン製造技術

サイバーフィジカル

実世界とクラウドを接続する MEMS センサ等

本センターは、ナノからマイクロ領域における新たな手法の探索を目的としています。計測、可視化、物質やエネルギーのフィルタリングや選別、摩擦制御、加工、診断、治療の手法を研究するとともに、得られた成果の普及を念頭に、実装技術、社会実装を視野に入れています。

川勝研究室 第2部 Ce-B02 <p>ナノに繋がる</p> <p>化学コントラストを有する 原子間力顕微鏡（カラーAFM）で 取得したシリコンの像</p>	高橋研究室 第3部 Ee-305 <p>ナノプロービング技術</p> <p>0 [nm] 300 [mV] 434 Cu(In,Ga)Se₂太陽電池の形状像と光起電力像</p>	年吉研究室 第3部 Ee-308 <p>MEMS/NEMS</p> <p>MEMS環境振動エナジーハーベスター</p>	野村研究室 第3部 Fe-207 <p>ナノテクで熱を電気に</p> <p>Si phononic crystal Al pad 500 nm 3 μm</p> <p>ナノ構造シリコンを用いた 熱電変換エネルギーハーベスター</p>
溝口研究室 第4部 Fe-312 <p>原子と電子の役割を知る</p> <p>多孔質マイクロニードルセンサー</p>	金研究室 第2部 De-B02/Dw-304 <p>マイクロ要素構成学</p> <p>1 mm</p>	ティクシ工-三田研究室 第3部 Ee-308 <p>CMOS/MEMSのバイオ応用</p> <p>薄膜トランジスタアクティブマトリックス デバイスでの心筋細胞培養の電気生理学 ↔ 100 μm ↔ 1 mm</p>	松久研究室 第3部 /先端研 Ee-412 <p>インタラクティブ電子デバイス</p> <p>皮膚に高い追従性を示す 超柔軟ディスプレイ</p>
柄木研究室 第1部 Cw-305 <p>ミクロ構造と力学挙動</p> <p>notch [001] [110] [110] 2 nm 0.20 0.10 0 -0.10 -0.20</p> <p>原子分解能TEMその場荷重負荷試験による 局所ひずみ場の解析</p>	高宮研究室 第3部 Ew-206 <p>集積パワーマネジメント</p> <p>空中ディスプレイ向けの空間を飛び回る 直径4mmのLED光源</p>		

